

# 公差配合与技术测量

作者：张静，张朋，方春慧主编

出版社：北京：北京理工大学出版社

出版日期：2020.08

总页数：190

介绍：本书系统地介绍了公差配合与技术测量方面的基础知识，全书共分6个项目，并以情境任

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/14872811.html>)查找全本阅读方式

公差配合与技术测量评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/14872811.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。